В. А. ТРОФИМОВ, В. Т. ПРОКОПЕНКО, Ю. Т. НАГИБИН, М. Е. АЛЕКСАНДРОВ

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ВЕКТОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ МЕТОДОМ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ ПОЛЯРИМЕТРИИ

Представлено математическое описание взаимодействия двух когерентных световых пучков в интерференционном поляриметре. Приведена оптическая схема интерференционного поляриметра с двухчастотным лазерным источником излучения. Проведен анализ погрешности измерений азимута и эллиптичности световых волн, позволяющий минимизировать эти погрешности при разработке аппаратурного обеспечения интерференционного поляриметра.

Ключевые слова: интерференционная поляриметрия, оптическое гетеродинирование, эллипсометрия, азимут, эллиптичность, сигнал биений.

Одним из направлений развития техники оптических измерений является решение широкого класса задач, связанных с необходимостью контроля тонкопленочных покрытий оптических элементов, используемых в лазерных и полупроводниковых технологиях. Определение технических параметров контролируемых образцов может быть выполнено путем измерения амплитудно-фазовых значений световой волны при ее взаимодействии с исследуемым объектом. Техника поляриметрии позволяет организовать контроль качества поверхности оптических элементов на различных этапах технологического процесса их изготовления. Эффективность такого контроля определяется совершенствованием методики измерений и ее приборным обеспечением.

Современное производство предъявляет к измерительным средствам требования, выполнение которых позволяет обеспечить высокую производительность измерений с возможностью автоматизации технологического контроля.

Известные автоматические приборы, основанные на классических принципах анализа поляризации света, как правило, узкоспециализированы, громоздки и имеют целый ряд недостатков, подробно рассмотренных в работе [1]. В работе [2] представлен способ автоматической регистрации параметров поляризации с возможностью визуализации эллипса поляризации. Особенностью устройств, основанных на этом принципе, является эффективное использование высокой степени когерентности лазерного излучения, что позволяет методом оптического гетеродинирования получить информацию об амплитудно-фазовых характеристиках световой волны.

Явления, возникающие в интерференционном поляриметре, могут рассматриваться как результат суперпозиции двух когерентных световых пучков: один из них — исследуемый — представляет собой плоскую произвольно полностью поляризованную волну, поляризация которой подлежит измерению; другой — опорный — отличается от первого частотой и амплитудно-фазовым равенством ортогональных компонент. Этот второй пучок может быть сформирован из первого посредством линейного поляризатора с азимутом 45° и смещения частоты.

Для исследуемого пучка можно записать

$$E_x = A_x \cos (\omega_1 t + \varphi_x); \quad E_y = A_y \cos (\omega_1 t + \varphi_y)$$

для опорного —

 $E_x = A_0 \cos (\omega_2 t + \varphi_0); \quad E_y = A_0 \cos (\omega_2 t + \varphi_0),$

где $A_{x,y}$ и $\phi_{x,y}$ — соответствующие амплитуды и начальные фазы компонент ортогонального разложения электрического вектора E; ω_1 и ω_2 — частоты исследуемого и опорного пучков; A_0 и ϕ_0 —амплитуда и начальная фаза опорного светового пучка соответственно.

Пространственные условия сложения световых пучков и их частотное смещение должны соответствовать выполнению условий оптического гетеродинирования. При соблюдении указанных требований на выходе интерферометра можно наблюдать две интерференционные картины, каждая из которых является, в соответствии с принципом Френеля — Араго, результатом суперпозиции одноименных компонент ортогонального разложения электрического вектора световых волн.

Сигналы биений, возникающие при фотоэлектрической регистрации интерферограмм, определяются как

$$i_1 = n \left[A_x A_0 \cos \left(\Delta \omega t + \varphi_x - \varphi_0 \right) \right];$$

$$i_2 = n \left[A_y A_0 \cos \left(\Delta \omega t + \varphi_y - \varphi_0 \right) \right],$$

где $\Delta \omega = \omega_1 - \omega_2$; *n* — постоянный коэффициент, учитывающий параметры конкретной схемы измерений, такие как коэффициенты отражения и пропускания оптических элементов, пространственные условия гетеродинирования, квантовая эффективность фотоприемников, усиление электронных схем и т.п. [3].

Отношение сигналов биений отображает комплексную поляризационную переменную исследуемого светового пучка:

$$i_2/i_1 = A_y/A_x \exp(i\delta)$$

где $\delta = \varphi_y - \varphi_x$.

Необходимое смещение частоты $\Delta \omega$ может быть осуществлено различными способами, например, таким, как в схеме с использованием интерференционного поляриметра с двухчастотным лазерным источником излучения (рис. 1).



Puc. 1

В этой схеме частотное смещение обеспечивается использованием в качестве источника света двухчастотного газового лазера 1, помещенного в продольное магнитное поле. Воздействие магнитного поля на усиливающую среду проявляется в виде эффекта Зеемана, связанного с расщеплением энергетических уровней вещества активного элемента. При этом лазер одновременно может излучать две ортогональные циркулярно поляризованные электромагнитные волны с разностной частотой, пропорциональной величине приложенного магнитного поля. Четвертьволновая пластинка 2 преобразует поляризацию этих волн в две ортогональные линейные формы. После пространственного разделения пучков светоделителем 3 каждая из линейных поляризаций фильтруется поляризаторами 4, 13, так что в каждом из плеч интерферометра, состоящего из светоделителей 3, 8 и зеркал 6, 12, распространяется световая волна с соответствующей зеемановскому расщеплению частотой. При этом в одно из плеч интерферометра может быть помещен исследуемый образец 11, а в другое — поляризатор 5 и полуволновая пластинка 7, обеспечивающие условия интерференции, определяемые техникой интерференционной поляриметрии. Поляризационная селекция ортогональных составляющих результирующей интенсивности света на выходе интерферометра обеспечивается поляризаторами 9, 10.

Как показано в работе [1], взаимосвязь параметров геометрического представления состояния поляризации света, в виде эллипса поляризации с азимутом χ и эллиптичностью γ , с параметрами физического представления, в виде ортогональных проекций электрического вектора электромагнитного поля световой волны $\xi = \operatorname{arctg} A_y/A_x$ и $\delta = \varphi_y - \varphi_x$, определяется уравнениями

$$\chi = 0.5 \operatorname{arctg} [(\operatorname{tg} 2\xi) \cos \delta],$$

$$\gamma = 0.5 \operatorname{arctg} [(\sin 2\xi) \sin \delta].$$

Рассмотрим погрешности определения азимута $\Delta \chi$ и эллиптичности $\Delta \gamma$ как функции погрешностей измеряемых интерференционным поляриметром значений $\Delta (A_y/A_x)$ и $\Delta \delta$. Воспользовавшись известной методикой определения погрешностей, такого рода функции можно записать следующим образом:

$$\Delta \chi = \{ [1 + (\cos \delta \ \text{tg} \ 2 \ \chi)]^{-2} [(\cos \delta / \cos^2 2 \ \xi) \ \Delta \ \xi]^2 + (0,5 \ \Delta \delta \ \text{tg} \ 2 \ \chi \sin \delta)^2 \}^{1/2} \\ \Delta \gamma = \{ (1 - \sin^2 2 \ \chi \ \sin^2 \ \delta)^{-1} [\cos^2 2 \ \chi \ \sin^2 \ \delta \cdot \Delta \chi^2 + (0,5 \sin 2 \ \chi \cos \delta \cdot \Delta \delta)^2] \}^{1/2}.$$

Численный анализ приведенных уравнений позволяет установить изменение точности определения азимута и эллиптичности эллипса поляризации в зависимости от характера и величины систематических ошибок, присутствующих в процессе измерений. При этом можно отметить (рис. 2, *a*), что ошибка определения азимута $\Delta \chi(\delta)$ остается постоянной при изменении разности фаз ортогональных компонент до значений $\delta = 0,3 \pi$ и быстро возрастает с приближением к $\delta = 0,5 \pi$ при различных значениях $d = \Delta \operatorname{tg} \xi$, а ошибка определения эллиптичности не зависит от изменения разности фаз. Это объясняется тем, что при циркулярной поляризации значение азимута является неопределенным.



Более сложную зависимость имеет погрешность определения азимута $\Delta \chi$ как функции отношения амплитуд ортогональных компонент tg ξ (рис. 2, δ). Особенностью такой зависимости является присутствие ярко выраженного экстремума в области значений tg ξ , близких к единице. Наличие экстремума наблюдается в измерениях, выполненных для различных значений $d = \Delta$ tg ξ . Амплитуда экстремума уменьшается с уменьшением ошибок измерения разности фаз ортогональных компонент (на рис. 2, δ сплошные линии соответствуют $\Delta \delta = 10^{-1}$, пунктирные — $\Delta \delta = 10^{-3}$).

Характер изменения погрешности определения азимута и эллиптичности как функции ошибок измерения отношения амплитуд и разности фаз ортогональных компонент показывает, что точность измерения заметно снижается, когда погрешность измерения параметров $\Delta tg \xi$ и $\Delta \delta$ превышает величину 10^{-3} .

Выполненный анализ позволяет при разработке аппаратурного обеспечения интерференционного поляриметра минимизировать систематические погрешности измерения параметров поляризации при их изменении в установленном интервале.

Компактность и универсальность прибора, возможность исследования динамики процессов с разрешением во времени, определяемым частотой сигнала биений, наглядность отображения информации в сочетании с выполненными исследованиями могут представлять интерес при измерении параметров поляризации лазерного излучения, а также при решении ряда задач юстировки сложных оптических систем, включающих анизотропные элементы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Шутов А. М. Методы астрополяриметрии. М.: КомКнига, 2006. 232 с.
- 2. Алексеев С. А., Прокопенко В. Т., Трофимов В. А. Исследование состояния поляризации исследуемой световой волны на выходные сигналы интерференционного эллипсометра // Автометрия. 1983. № 2. С. 65—68.
- 3. Васильев В. Н., Гуров И. П.. Технология бесконтактного контроля объектов на основе когерентного и спектрального радаров в биомедицинских исследованиях и промышленности // Оптические и лазерные технологии: Сб. статей / Под ред. В. Н. Васильева. СПб: СПбГИТМО (ТУ), 2001.

	Сведения об авторах
—	канд. техн. наук, доцент; Санкт-Петербургский государственный уни-
	верситет информационных технологий, механики и оптики, кафедра
	твердотельной оптоэлектроники; E-mail: troftu@mail.ru
Виктор Трофимович Прокопенко —	д-р техн. наук, профессор; Санкт-Петербургский государственный
	университет информационных технологий, механики и оптики, ка-
	федра твердотельной оптоэлектроники;
	E-mail: prokopenko@mail.ifmo.ru
Юрий Тихонович Нагибин —	канд. техн. наук, доцент; Санкт-Петербургский государственный уни-
	верситет информационных технологий, механики и оптики, кафедра
	твердотельной оптоэлектроники; E-mail: nagibin77@mail.ru
Максим Евгеньевич Александров —	аспирант; Санкт-Петербургский государственный университет ин-
	формационных технологий, механики и оптики, кафедра твердотель-
	ной оптоэлектроники; E-mail: max.alx@gmail.com
	Поступила в редакцию
	14.04.11 г.
	_